

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE ARTT. 76, COMMA 5, LETTERA A) E 29, COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del C.N.R., Strada VIII n. 5 – 95121 Catania.
RUP: Rosario Corrado Spinella

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

Denominazione della gara: GARA A PROCEDURA APERTA CON MODALITA' TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI "STRUMENTAZIONE DI DEPOSIZIONE PER SPUTTERING" DA CONSEGNARE ED INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI CATANIA DELL'ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DENOMINATO "BEYOND_NANO"
CIG 9652040B5F

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

Importo a base d'asta: € 475.400,00 oltre IVA

Oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze: € 0,00

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

Offerte ricevute: n° 4

Aggiudicatario: **ELETTORAVA SRL**, con sede legale in Venaria Reale Via Don Sapino n. 176, p.i 00472890011

Valore finale dell'appalto: € 425.000,00 (euro quattrocentoventicinquemilaeuro/00))

Provvedimento di aggiudicazione: Prot. n 182142 del 14.06.2023

Subappalto: No

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sicilia, Catania

Ufficio presso il quale sono disponibili gli atti: Segreteria dell'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Tel. +39-0955968211 – gare@imm.cnr.it

Il Direttore IMM-CNR
Dott. Vittorio Privitera